This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

F ENT COOPERATION TREA

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

Commissioner
US Department of Commerce
United States Patent and Trademark
Office, PCT
2011 South Clark Place Room
CP2/5C24

Arlington, VA 22202 ETATS-UNIS D'AMERIQUE

in its capacity as elected Office

12 September 2001 (12.09.01)	Date of mailing (day/month/year)	
	12 September 2001 (12.09.01)	

International application No. PCT/DE00/03135

International filing date (day/month/year) 09 September 2000 (09.09.00) Applicant's or agent's file reference R. 36629 Ket/Hy

Priority date (day/month/year)
21 September 1999 (21.09.99)

Applicant

RESCHNAR, Wilfried et al

X in the demand file	d with the International Preliminary Examining Authority on:	
	20 April 2001 (20.04.01)	
in a notice effectin	ng later election filed with the International Bureau on:	
The election X was	s s	
wa	is not	
made before the expiration and the second se	ion of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, withi	n the time limit under
	,	

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer

Farid ABBOU

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

JHY

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT DEM GEBIET DES PATENTWINS

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts		er die Übermittlung des internationalen s (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit					
R. 36629 Ket/Hy Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatum	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)					
	(Tag/Monat/Jahr)						
PCT/DE 00/03135	09/09/2000	21/09/1999					
Anmelder							
ROBERT BOSCH GMBH							
Dieser internationale Recherchenbericht wurd Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem In	de von der Internationalen Recherchenbehörd ternationalen Büro übermittelt.	e erstellt und wird dem Anmelder gemäß					
Dieser internationale Recherchenbericht umfa X Darüber hinaus liegt ihm jev	aßt insgesamt <u>4</u> Blätter. veils eine Kopie der in diesem Bericht genann	ten Unterlagen zum Stand der Technik bei.					
Grundlage des Berichts							
	rnationale Recherche auf der Grundlage der i gereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nich						
Die internationale Recherch Anmeldung (Regel 23.1 b))		eingereichten Übersetzung der internationalen					
	n Anmeldung offenbarten <mark>Nucleotid- und/od</mark> Seguenzprotokolls durchgeführt worden, das	er Aminosäuresequenz ist die internationale					
I. —	Idung in Schriflicher Form enthalten ist.						
zusammen mit der internation	onalen Anmeldung in computerlesbarer Form	eingereicht worden ist.					
bei der Behörde nachträglic	h in schriftlicher Form eingereicht worden ist.						
bei der Behörde nachträglic	h in computerlesbarer Form eingereicht worde	en ist.					
	nträglich eingereichte schriftliche Sequenzprol im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorge						
Die Erklärung, daß die in co wurde vorgelegt.	mputerlesbarer Form erfaßten Informationen	dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen,					
2. Bestimmte Ansprüche hal	ben sich als nicht recherchierbar erwiesen	(siehe Feld I).					
3. Mangelnde Einheitlichkeit	der Erfindung (siehe Feld II).						
Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfin	dung						
X wird der vom Anmelder eing	gereichte Wortlaut genehmigt.						
wurde der Wortlaut von der Behörde wie folgt festgesetzt:							
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung							
wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behörde festgesetzt. Der Anmelder kann der Behörde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen.							
6. Folgende Abbildung der Zeichnungen i	st mit der Zusammenfassung zu veröffentliche	en: Abb. Nr					
wie vom Anmelder vorgesch	nlagen	keine der Abb.					
X weil der Anmelder selbst ke	ine Abbildung vorgeschlagen hat.	·					
weil diese Abbildung die Erf	indung besser kennzeichnet.						

F 1d 111

WORTLAUT DER ZUSAMMENFASSUNG (Fortsetzung von Punkt 5 auf Blatt 1)

Die Zusammenfassung wird wie folgt geändert:

Es wird ein Verfahren zur Anbringung von flächigen Außelektroden (15,16) auf einem piezokeramischen Vielschichtaktor vorgeschlagenen, wobei durch die Außenelektroden (15,16) die wechselsitig nach entgegengesetzten Außenseiten hin herausgeführten Innenelektroden (12) jeweils parallelgeschaltet werden. Die mit den Außenelektroden (15,16) zu versehenden Außenflächen werden zunächst naßchemisch vorbehandelt. Die Herstellung der Außenmetallisierung (13,14) erfolgt durch stromloses Abscheiden von Nickel und/oder Kupfer sowie galvanisches Abscheiden von Zinn oder einer Zinnlegierung. Schließlich werden die Außenelektroden (15,16) unter Schutzgas angelötet. Durch dieses Verfahren wird eine sehr fest haftende Grundmetallisierung und eine gut lötbare Aufbaumetallisierung erzielt, wobei sich das Verfahren für die Massenfertigung eignet.

...... PAGE BLANK (USPTO)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen /DE 00/03135

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUN IPK 7 H01L41/047 H EGENSTANDES H01L41/083

H01L41/22

//C23C18/18

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

H01L

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

•	C.	AL	S١	WESE	NTLICH	A	N	GES	SE+	IENE	UNT	ERL/	AGEN
-	-			- 1		_			_				

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	DE 34 02 494 A (SIEMENS AG) 25. Juli 1985 (1985-07-25) Seite 5, Zeile 14 -Seite 13, Zeile 10	1,3-10, 12,13
А	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1995, no. 09, 31. Oktober 1995 (1995-10-31) & JP 07 162049 A (BROTHER IND LTD), 23. Juni 1995 (1995-06-23) Zusammenfassung -& JP 07 162049 A (BROTHER IND LTD) 23. Juni 1995 (1995-06-23) Absatz '0018! - Absatz '0020!; Abbildungen	1

χ	Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen
---	---

Siehe Anhang Patentfamilie

- Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen
- *A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- *E* ätteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- O' Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
 P' Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist
- *T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist
- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtel werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist
- *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

09/03/2001

2. März 2001

Bevollmächtigter Bediensteter

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016

Köpf, C

1

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Juli 1992)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
/DE 00/03135

	ung) ALS WESENTLICH AN CHENE UNTERLAGEN	Bots Appropriet No
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
1	DE 197 15 488 C (SIEMENS AG) 25. Juni 1998 (1998-06-25) Spalte 2, Zeile 16 -Spalte 4, Zeile 33; Abbildungen 1,2	1
1	DE 196 48 545 A (CERAMTEC AG) 28. Mai 1998 (1998-05-28) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument	1
	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1997, no. 09, 30. September 1997 (1997-09-30) & JP 09 135045 A (TEIKA CORP), 20. Mai 1997 (1997-05-20)	1
	Zusammenfassung	
		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International	Application No	
/DE	00/03135	

Patent document cited in search report	7.	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE 3402494	A	25-07-1985	EP 0150363 A JP 60164376 A	07-08-1985 27-08-1985
JP 07162049	Α	23-06-1995	NONE	
DE 19715488	С	25-06-1998	WO 9847187 A EP 0976165 A	22-10-1998 02-02-2000
DE 19648545	Α	28-05-1998	EP 0844678 A JP 10229227 A	27-05-1998 25-08-1998
JP 09135045		20-05-1997	NONE	

Translation

10/088, 620 ATION REPORT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference R. 36629 Ket/Hy	FOR FURTHER ACTIO		ication of Transmittal of International Examination Report (Form PCT/IPEA/416)					
International application No. PCT/DE00/03135	International filing date (date 09 September 2000	•	Priority date (day/month/year) 21 September 1999 (21.09.99)					
International Patent Classification (IPC) or n H01L 41/047	International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC							
Applicant	ROBERT BOSCI	н						
This international preliminary example is transmitted to the appropriate to the appr	mination report has been ppplicant according to Article	orepared by this 36.	International Preliminary Examining					
2. This REPORT consists of a total of	5 sheets, incl	ding this cover s	sheet.					
This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).								
These annexes consist of a to	These annexes consist of a total of sheets.							
This report contains indications relating to the following items:								
\overline{I} Basis of the report								
II Priority			·					
III Non-establishment	of opinion with regard to no	velty, inventive	step and industrial applicability					
IV Lack of unity of in	vention							
V Reasoned statement citations and explain	it under Article 35(2) with renations supporting such state	gard to novelty, ment	inventive step or industrial applicability;					
VI Certain documents	cited		TE					
VII Certain defects in t	he international application		ECHWO					
VIII Certain observations on the international application								
Date of submission of the demand	Dat	e of completion of						
20 April 2001 (20.04.	01)	29 No	vember 2001 (29:11.2001)					
Name and mailing address of the IPEA/EP	Aut	norized officer						
Facsimile No.	Tele	phone No.						



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

international application No.

PCT/DE00/03135

I. Basis of the repo	ort		I. Basis of the report							
1. This report has be under Article 14 ar	een drawn on the	basis of (Replacement shees report as "originally filed	nets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation " and are not annexed to the report since they do not contain amendments.):							
the ir	nternational applic	ication as originally filed.								
the d	lescription, page	es1-8	, as originally filed,							
	page	es	, filed with the demand,							
	page	es	, filed with the letter of,							
	page	es	, filed with the letter of							
the c	claims, Nos.	i1-24	, as originally filed,							
_			, as amended under Article 19,							
			, filed with the demand,							
	Nos.		, filed with the letter of,							
	Nos.		, filed with the letter of							
the d	drawings, sheet	ets/fig1/1	, as originally filed,							
	sheet	ets/fig	, filed with the demand,							
I	sheet	ets/fig	, filed with the letter of,							
I	sheet	ets/fig	, filed with the letter of							
2. The amendments	have resulted in t	the cancellation of:								
the de	lescription, page	es	_							
		•								
	•	ets/fig								
_			•							
3. This report to go beyon	has been established the disclosure	shed as if (some of) the ar	mendments had not been made, since they have been considered he Supplemental Box (Rule 70.2(c)).							
e j.	In the coolers.	as mou, as more	ie Supplemental Box (Rule 70.2(e)).							
4. Additional observa	ations, if necessar	ıry:								
			•							
	•									
			·							
			,							

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.
PCT/DE 00/03135

•	
V.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
	citations and explanations supporting such statement

1.	Statement			
	Novelty (N)	Claims	1-24	YES
		Claims		NO NO
	Inventive step (IS)	Claims		YES
		Claims	1-24	NO NO
	Industrial applicability (IA)	Claims	1-24	YES
		Claims		NO

- 2. Citations and explanations
 - 1. Reference is made to the following documents:
 - D1 = DE-A-34 02 494 (SIEMENS AG), 25 July 1985 (1985-07-25);
 - $D2 = DE-C-197 \ 15 \ 488 \ (SIEMENS AG), 25 \ June 1998 \ (1998-06-25);$
 - D3 = PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, Vol. 1995, No. 09, 31 October 1995 (1995-10-31) and JP-A-07 162 049 (BROTHER IND LTD), 23 June 1995 (1995-06-23);
 - $D4 = DE-A-196 \ 48 \ 545 \ (CERAMTEC AG), 28 \ May 1998 \ (1998-05-28), mentioned in the application;$
 - D5 = PATENT ABSTYRACTS OF JAPAN, Vol. 1997, No. 09, 30 September 1997 (1997-09-30) and JP-A-09 135 045 (TEIKA CORP), 20 May 1997 (0997-05-20).
 - 2. Steps a) to f) of the process claimed in Claim 1 are known from document D1 (see D1, abstract, page 5, line 14 to page 13, line 10, especially "Example I"). These known steps are used to apply a strongly adhesive base metallization that facilitates the soldering on of electrodes (cf. also D1, page 13, lines 9 and 10, and "degradation of the soldering



action"). Soldering electrodes onto a piezoelectric multilayer actor is common practice in the art and found in D2 (cf. D2, column 4, lines 19-33), for example. Consequently, Steps g) to i) of the process claimed in Claim 1 are obvious. Hence, the subject matter of Claim 1 lacks the inventive step required according to PCT Article 33(3).

3. Dependent Claims 2-24 appear to contain no additional features that, combined with the features of any claim to which they refer, meet the PCT requirements for novelty and inventive step. The reason is as follows:

The additional features can be inferred from documents D1-D5 or represent general technical knowledge.



VII. C	ertain defects	s in the	international	application
--------	----------------	----------	---------------	-------------

The following defects in the form or contents of the international application have been noted:

Contrary to PCT Rule 5.1(a)(ii), the description does not cite documents D1 and D2 or indicate the relevant prior art disclosed therein.

OIDENTOMO
VICES SOOS

BECEINED

VERTRAG ÜBEI

E INTERNATIONALE ZUSA MENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

RECD 0 3 DEC 2001

PCT

With O Fall

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenzeich	nen de	s Anmelders oder Anwalts						
R. 36629 Ket/Hy			weiteres vorgehen siehe Mitteilung über die Übersendung des internation vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/4					
Internationales Aktenzeichen			Internationales Anmeld	edatum(Tag/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag)			
PCT/DE	00/03	3135	09/09/2000		21/09/1999			
	Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK H01L41/047							
Anmelder				•-				
ROBER	ГВО	SCH GMBH et al.						
		rnationale vorläufige Prüf rstellt und wird dem Anme			onalen vorläufigen Prüfung beauftragten			
2. Diese	er BEI	RICHT umfaßt insgesamt	5 Blätter einschließlic	ch dieses Deckblatts.				
u	nd/oc	ler Zeichnungen, die geä	ndert wurden und dies	em Bericht zugrunde	tter mit Beschreibungen, Ansprüchen liegen, und/oder Blätter mit vor dieser t 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).			
Diese	Anla	gen umfassen insgesam	Blätter.					
3. Diese	r Beri	icht enthält Angaben zu fo	olgenden Punkten:					
1	\boxtimes	Grundlage des Berichts						
II		Priorität						
III		Keine Erstellung eines 0	Gutachtens über Neuh	eit, erfinderische Tätig	keit und gewerbliche Anwendbarkeit			
IV		Mangelnde Einheitlichke	eit der Erfindung					
V	⊠	Begründete Feststellung gewerblichen Anwendba	ı nach Artikel 35(2) hir arkeit; Unterlagen und	nsichtlich der Neuheit, Erklärungen zur Stütz	der erfinderischen Tätigkeit und der zung dieser Feststellung			
VI		Bestimmte angeführte U	-					
VII	×	Bestimmte Mängel der i		_				
VIII	VIII □ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung							
Datum der Einreichung des Antrags Datum				Datum der Fertigstellung dieses Berichts				
20/04/2001 29.11.2				29.11.2001				
	uftrag	schrift der mit der internation ten Behörde:	alen vorläufigen	Bevollmächtigter Bedie	ensteter Section 1997			
<u>)</u>	D-80	päisches Patentamt 298 München ⊦49 89 2399 - 0 Tx: 523656 ∈	epmu d	Korb, W				
Fax: +49 89 2399 - 4465				Tel. Nr. +49 89 2399 22	284			



INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE00/03135

i. Grundlage	des Berichts
--------------	--------------

1.	Au eir	fforderung nach Art	ndteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine likel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)): n:					
	1-8	3	ursprüngliche Fassung					
Patentansprüche, Nr.:								
	1-2	24	ursprüngliche Fassung					
	Zei	chnungen, Blätter						
	1/1		ursprüngliche Fassung					
2	Hin	sichtlich der Sprac l	he: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der					
	die	die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.						
		Bestandteile stand gereicht; dabei hand	en der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache delt es sich um					
		die Sprache der Ü Regel 23.1(b)).	bersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nac					
		die Veröffentlichun	ngssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).					
		die Sprache der Ül ist (nach Regel 55.	bersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worder .2 und/oder 55.3).					
3.	Hin inte	sichtlich der in der in rnationale vorläufige	nternationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz ist die e Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:					
		in der international	en Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.					
			internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.					
			achträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.					
		bei der Behörde na	achträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.					
		Die Erklärung, daß Offenbarungsgeha	das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den It der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.					
			die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen entsprechen, wurde vorgelegt.					
4.	Auf	grund der Änderung	en sind folgende Unterlagen fortgefallen:					

Internationales Aktenzeichen PCT/DE00/03135

		Beschreibung,	Seiten:					
		Ansprüche,	Nr.:					
		Zeichnungen,	Blatt:					
5.		Dieser Bericht ist ohr angegebenen Gründ eingereichten Fassu	len nach Auffas	sung der Behö	rde über den C			
		(Auf Ersatzblätter, di beizufügen).	e solche Änderu	ıngen enthalte	n, ist unter Pui	nkt 1 hinzuweis	en;sie sind die	sem Bericht
6.	Etw	aige zusätzliche Bem	erkungen:				•	
V.	Beg gew	ründete Feststellung verblichen Anwendb	g nach Artikel (arkeit; Unterlaç	35(2) hinsicht gen und Erklä	lich der Neuh rungen zur St	∍it, der erfinde ützung dieser	rischen Tätig Feststellung	keit und de
1.	Fest	tstellung						
	Neu	heit (N)	Ja: Neir	Ansprüchen: Ansprüche	1 - 24			
	Erfir	nderische Tätigkeit (E ⁻	•	Ansprüche : Ansprüche	1 - 24			
	Gew	verbliche Anwendbark		Ansprüche : Ansprüche	1 - 24			
2.		erlagen und Erklärung e Beiblatt	en					

VII. Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist: siehe Beiblatt



Zu Punkt V

Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

- 1. Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:
 - D1: DE 34 02 494 A (SIEMENS AG) 25. Juli 1985 (1985-07-25)
 - D3: DE 197 15 488 C (SIEMENS AG) 25. Juni 1998 (1998-06-25)
 - D3: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1995, no. 09, 31. Oktober 1995 (1995-10-31) & JP 07 162049 A (BROTHER IND LTD), 23. Juni 1995 (1995-06-23) -& JP 07 162049 A (BROTHER IND LTD) 23. Juni 1995 (1995-06-23)
 - D4: DE 196 48 545 A (CERAMTEC AG) 28. Mai 1998 (1998-05-28) in der Anmeldung erwähnt
 - D5: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1997, no. 09, 30. September 1997 (1997-09-30) & JP 09 135045 A (TEIKA CORP), 20. Mai 1997 (1997-05-20)
- 2. Aus dem Dokument D1 (siehe D1, Zusammenfassung, Seite 5 Zeile 14 Seite 13, Zeile 10, insbesonders "Beispiel I") sind die Schritte a) bis f) des im Anspruch 1 beanspruchten Verfahrens bereits bekannt. Mit diesen bekanten Schritten wird eine gut haftende Grundmetallisierung aufgebracht, die dazu dient ein Anlöten von Elektroden zu ermöglichen (siehe auch D1, Seite 13, Zeile 9, 10, "Verschlechterung des Lötverhaltens"). Ein Anlöten von Elektroden an einen piezoelektrischen Vielschichtaktor ist fachüblich und ist beispielsweise aus D2 zu entnehmen (siehe D2, Spalte 4, Zeilen 19 33). Damit liegen die Schritte g) i) des im Anspruch 1 beanspruchten Verfahrens nahe. Dem Gegenstand des Anspruchs 1 mangelt es demnach an der im Artikel 33(3) PCT geforderten erfinderischen Tätigkeit.
- 3. Die abhängigen Ansprüche 2 24 enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit bzw. erfinderische Tätigkeit erfüllen. Die Gründe dafür sind die folgenden:
 - Die zusätzlichen Merkmale lassen sich aus den Dokumenten D1 D5 entnehmen



oder stellen allgemeines Fachwissen dar.

Zu Punkt VII

Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden in der Beschreibung weder der in den Dokumenten D1 und D2 offenbarte einschlägige Stand der Technik noch diese Dokumente angegeben.



WO 01/22503 PCT/DE00/03135

<u>Verfahren</u> zur Anbringung von flächigen Außenelektroden auf einem piezokeramischen Vielschichtaktor

STAND DER TECHNIK

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Anbringung von flächigen Außenelektroden auf einem piezokeramischen Vielschichtaktor, durch die die wechselseitig nach entgegengesetzten Außenseiten hin herausgeführten Innenelektroden jeweils parallelgeschaltet werden.

Ein derartiger piezokeramischer Vielschichtaktor ist beispielsweise aus der DE 196 48 545 A1 bekannt. Er besteht aus einem gesinterten Stapel dünner Folien aus Piezokeramik, wobei zwischen den Folien angeordnete Innenelektroden wechselseitig nach zwei entgegengesetzten Seiten aus dem Stapel herausgeführt und über Außenelektroden elektrisch parallelgeschaltet sind. Diese Außenelektroden müssen flexibel ausgebildet und beispielsweise dreidimensional strukturiert sein. Sie sind über partielle Kontaktstellen mit einer Grundmetallisierung verbunden. Beim Anlegen einer elektrischen Spannung dehnt sich der stapelartig aufgebaute Vielschichtaktor aus bzw. vollführt bei Anlegen einer Wechselspannung im Takt der Wechselfrequenz Dehn- und Schrumpfbewegungen. Ein solcher Vielschichtaktor dient beispielsweise zur Erzeugung von mechanischen Schwingungen oder als Betätigungsorgan für Ventile oder Ventilglieder, beispielsweise für Kraftstoff-Injektoren. Durch die mechanische Bewegung des Vielschichtaktors ist insbesondere die Grundmetallisierung einer hohen Belastung ausgesetzt, wobei noch hinzukommt, daß

. . .

2

piezokeramisches Material von Natur aus spröde ist und nur eine geringe Zugfestigkeit besitzt. Als Folge davon wird die maximal zulässige Zugspannung oft schon beim Polarisieren überschritten, so daß unweigerlich Rißbildung, insbesondere randseitige Rißbildung, auftritt und bei schlecht haftender Grundmetallisierung deren Ablösung unterstützt.

VORTEILE DER ERFINDUNG

Das erfindungsgemäße Verfahren mit den Merkmalen des Hauptanspruchs führt in vorteilhafter Weise zu einer sehr fest haftenden Grundmetallisierung und einer gut lötbaren Aufbaumetallisierung, wobei das Verfahren insbesondere auch für die Großserienfertigung geeignet ist.

Durch die in den Unteransprüchen aufgeführten Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen und Verbesserungen des im Hauptanspruch angegebenen Verfahrens möglich.

Da die Piezokeramik säureempfindlich ist, werden die Prozeßbäder und Prozeßbedingungen in vorteilhafter Weise so gewählt, daß nur Belastungen in überwiegend schwach sauren oder alkalischen Lösungen auftreten. Das besondere Beizverfahren führt zu einer sicheren Haftung der Grundmetallisierung auf dem Vielschichtaktor.

Die Aufbaumetallisierung aus Zinn oder einer Zinnlegierung mit Zusätzen aus Blei, Kupfer, Silber oder anderen Legierungskomponenten ermöglicht eine gute Haftung und ein sicheres Anlöten der Außenelektroden. Durch Löten unter Schutzgas wird die Haftung auf der Lötfläche verbessert. Der Einsatz von No-clean-Flußmitteln ermöglicht einen Verzicht auf nachfolgende Waschprozesse.

In besonders vorteilhafter Weise erfolgt das Aktivieren

und/oder Bekeimen an den gewünschten Flächen mittels Stempelauftrag, vorzugsweise während einer Zeitspanne von jeweils 0,5 bis 2 Minuten, was bei Raumtemperatur erfolgen kann. Die Metallisierung entsteht dadurch nur an den gewünschten Flächen, so daß eine Nachbearbeitung der übrigen Flächen entbehrlich ist.

ZEICHNUNG

Ein Vielschichtaktor mit über eine Metallisierung angelöteten Außenelektroden ist im Längsschnitt in der einzigen Figur dargestellt und wird im folgenden im Zusammenhang mit dem erfindungsgemäßen Verfahren zur Anbringung der Außenmetallisierung und Außenelektroden näher beschrieben.

BESCHREIBUNG DES AUSFÜHRUNGSBEISPIELS

In der einzigen Figur ist ein piezokeramischer Vielschichtaktor schematisch dargestellt. Er besteht aus einem gesinterten Stapel 10 dünner Folien 11 aus Piezokeramik, z.B. aus Bleizirkonattitanat. Zwischen den einzelnen Folien 11 sind metallische Innenelektroden 12 angelagert, die z.B. aus AgPd bestehen und durch Siebdrucktechnik aufgebracht sind. Diese Innenelektroden 12 erstrecken sich wechselseitig aus dem Stapel 10 heraus bis zu dessen beiden entgegengesetzten Außenseiten. Dort sind sie jeweils über zwei Außenmetallisierungen 13, 14 miteinander verbunden bzw. parallelgeschaltet.

Der Abstand der Innenelektroden 12 voneinander beträgt beispielsweis 150 µm bei einer Elektrodendicke von ca. 5 µm. Ein solcher Vielschichtaktor besteht aus mehreren hundert Einzelelektroden bzw. Folien 11, wobei diese Zahl auch noch darüberliegen kann. WO 01/22503 PCT/DE00/03135

4

An die Außenmetallisierungen 13, 14 sind flächige, flexible, elektrisch leitende Außenelektroden 15, 16 angelötet, die zur Erzielung der erforderlichen Flexibilität als Siebe, Netze, Spiralen, Kämme, Polymere, Bronzesiebe oder dergleichen ausgebildet sein können. Dies ist im eingangs angegebenen Stand der Technik näher beschrieben.

An die Außenelektroden sind im Ausführungsbeispiel ein Anschlußdraht 17 in Querrichtung und ein Anschlußdraht 18 in Längsrichtung angelötet oder beispielsweise durch Widerstandsschweißen oder Laserschweißen angeschweißt. Anstelle von Anschlußdrähten können auch Steckkontakte angebracht werden. Dieses Anbringen kann vor oder nach dem Anlöten der Außenelektroden 15, 16 erfolgen.

Beim Anlegen einer elektrischen Spannung an die Anschluß-drähte 17, 18 dehnt sich der Stapel 10 in der Pfeilrichtung 19 aus, wobei dieser Hub beispielsweise zur Betätigung eines Ventils oder Ventilglieds, eines Kraftstoff-Injektors oder dergleichen dienen kann. Beim Anlegen einer Wechselspannung können auf diese Weise auch mechanische Schwingungen erzeugt werden.

Im folgenden wird eine Prozeßkette zur Anbringung der Außenmetallisierungen 13, 14 und Außenelektroden 15, 16 an den Stapel 10 beschrieben.

Für den Prozeß werden die einzelnen Stapel 10 oder größere Riegelanordnungen, die später durch Schneiden in einzelne Stapel zerlegt werden, bereits gesintert und mit geschliffenen oder geläppten Außenflächen in Galvanogestellen gehaltert. Die Behandlung der Seitenflächen kann sich auf diejenigen Seitenflächen beschränken, an denen die Außenmetallisierungen 13, 14 angebracht werden sollen.

Für den als erstes erfolgenden Aktivierungsprozeß werden

die Stapel oder Riegel zunächst mit einem Neutralreiniger bei einem pH-Wert von 6 - 8 und einer Temperatur von 40 -60° C einige Minuten lang einer Feinreinigung unterzogen. Danach erfolgt ein Beizen bzw. Aufrauhen der Stapel 10 in verdünnten Lösungen von Säuren oder Säuregemischen. Dieser Vorgang erfolgt mit hoher energetischer Ultraschallunterstützung bei einer Frequenz von über 40 kHz und einer Temperatur von 20 - 30° C für einige Sekunden. Anschlie-Bend erfolgt die eigentliche Aktivierung in einer verdünnten Lösung von Zinn(II)-Salzen, z.B. Sn(BF4)2, im schwach sauren pH-Bereich und einer Temperatur von z.B. 30 - 40° C für einige Minuten. Dabei setzen sich Zinnkolloide an den Außenflächen ab. Schließlich erfolgt eine Bekeimung in einer verdünnten Lösung von Palladiumchlorid in Anwesenheit von Halogenidionen, z.B. PdCl₂ + NaCl, bei einem pH-Wert von 3 - 4 und einer Temperatur von z.B. 20 -30° C für einige Minuten. Anstelle von Palladium können auch andere Metalle der Platingruppe verwendet werden. Die Aktivierung kann auch durch Auftrag von organischen Substanzen erreicht werden. Zwischen jedem dieser Behandlungsschritte bei der Aktivierung wird mit voll entsalztem Wasser gespült.

Als zweiter Behandlungsschritt wird eine Grundmetallisierung aus Nickel, Kupfer oder einer Nickel-Kupfer-Legierung
abgeschieden bzw. aufgebracht. Dieser Behandlungsschritt
erfolgt in einer alkalischen Lösung, wobei das Abscheiden
stromlos bzw. außenstromlos erfolgt. Dies kann mittels
dreier Verfahrensvarianten erfolgen:

a) Nickel wird aus einer Nickelsalz-Lösung, z.B. NiSO₄, mit Phosphinaten, z.B. NaH₂PO₂, als Reduktionsmittel bei einem pH-Wert von 8 - 9 und einer erhöhten Temperatur von z.B. 70 - 95° C während einer Zeitspanne von 10 - 20 Minuten abgeschieden.

- b) Nickel und Kupfer wird aus einer Nickelsalz-Lösung. z.B. NiSO₄, und einer Kupfersalz-Lösung, z.B. CuSO₄, mit Phosphinaten, z.B. NaH₂PO₂, als Reduktionsmittel und einer Hydroxycarbonsäure als Komplexbildner abgeschieden. Dies erfolgt bei einem pH-Wert von 9 10 und einer erhöhten Temperatur von z.B. 80° C während einer Zeitspanne von 10 30 Minuten.
- c) Kupfer wird aus einer Kupfersalz-Lösung, z.B. CuSO₄, mit Formaldehyd (CH₂O) als Reduktionsmittel und einer Polyaminopolycarbonsäure als Komplexbildner bei einem pH-Wert von 9 10 und einer erhöhten Temperatur von z.B. 80° C während einer Zeitspanne von 10 20 Minuten abgeschieden.

Nach der stromlosen Abscheidung, also der Aufbringung der Grundmetallisierung, wird mit voll entsalztem Wasser gespült und sofort eine galvanische Aufbaumetallisierung mit Zinn oder einer Zinn-Legierung durchgeführt. Wenn eine galvanische Aufbaumetallisierung direkt im Anschluß an die Grundmetallisierung nicht möglich ist, kann die Prozeßkette durch Aufbringen einer ca. 0,1 µm dicken Goldschicht kurzzeitig unterbrochen werden. Hierzu wird ein außenstromlos beschichtendes Goldbad bei einem neutralen bis schwach sauren pH-Wert und erhöhter Temperatur eingesetzt.

Auf Grund der Säureempfindlichkeit der eingesetzten Piezokeramik wird zur galvanischen Abscheidung einer ZinnLegierung als Lotschicht eine Lösung verwendet, wie sie beispielsweise auch speziell für bleihaltige Gläser und Keramiken verwendet wird. Auf Grund der starken Temperaturbelastung der Vielschichtaktoren im späteren Einsatz, beispielsweise bei Kraftfahrzeugen, muß eine Beständigkeit des Lotes bis 230°C gewährleistet sein, so daß für die Beschichtung der Stapel 10 die Lösung beispielsweise so eingestellt wird, daß z.B. ein Lot mit der Zusammensetzung Sng8.5Pb1.5 erhalten wird. Hierzu wird die Zinn-

Legierung an den Stapeln 10 oder Riegeln mittels einer Polyaminopolycarbonsäure als Komplexbildner bei schwach saurem pH-Wert und einer Temperatur von z.B. 20 - 40° C als Schicht abgeschieden. Mit einer Stromdichte von 1 - 2 A/dm² werden in 15 min lötbare Schichtdicken erreicht. Anstelle einer Zinn-Blei-Legierung können auch andere Zinnlegierungen mit Kupfer, Bismut oder Silber verwendet werden. Anschließend erfolgt eine Spülung mit voll entsalztem Wasser und eine Trocknung der Stapel im ölfreien Stickstoff-Gasstrom. Als alternativer oder zusätzlicher Trockenschritt können die Stapel in einem Umluftofen bei 100 - 200° C während einer Zeitdauer von 30 - 60 Minuten temperiert werden.

Schließlich erfolgt noch als vierter Schritt das Anlöten der Außenelektroden 15, 16 an die so gebildeten Außenmetallisierungen 13, 14. Zunächst werden die Stapel 10 bzw. Riegel durch Auftragen eines sogenannten No-clean-Flußmittels präpariert, bei dem ein anschließendes Abwaschen entbehrlich ist. Hierzu eignet sich beispielsweise eine 2%ige Adipinsäure in Ethanol. Die Zuführung der vorbeloteten Außenelektroden 15, 16 erfolgt über Positionierhilfen, und sie werden dann flächig, beispielsweise mittels Tellerfedern, mit einem Druck von beispielsweise 1 N/mm² angepreßt. Das eigentliche Löten erfolgt unter Schutzgas (z.B. Stickstoff) mit einem Restsauerstoffgehalt < 10 ppm in einem Reflow-Durchlaufofen. Das Temperaturprofil im Ofen beträgt 250 - 400° C, und die Teile werden mit einer Vorschubgeschwindigkeit von 300 - 600 mm/min hindurchgeführt, um eine schonende, gleichmäßige Erwärmung der Stapel 10 auf 250° C in 5 - 15 Minuten zu erreichen. Alternativ hierzu kann das Anlöten auch in einer Dampfphasenlötanlage bei beispielsweise 260° C erfolgen.

Die einzelnen Stapel 10 bzw. Piezo-Aktoren weisen empfindliche Bereiche, wie Fasen und Seitenflächen, auf, die durch die beschriebene chemische Aktivierung und Bekeimung in Tauchbädern ebenfalls wie die gewünschten Kontaktierungsseiten mit einer chemisch reduktiven Metallschicht (z.B. Nickel) grundmetallisiert werden. Für den weiteren Einsatz müssen daher diese Fasen und Seitenflächen wieder gereinigt werden, z.B. durch Schleifen. Dabei erfolgt häufig eine Zerstörung des Vielschichtaktors, insbesondere durch Kurzschlußbildung.

In Abwandlung des beschriebenen Verfahrens kann daher zur Aktivierung das im folgenden beschriebene Verfahren eingesetzt werden, das eine lokale bzw. selektive Aktivierung und Bekeimung durch Stempeldrucktechnik ermöglicht. Nach dem Aufrauhen bzw. Beizen wird die Aktivierung mit Zinn(II) tetrafluroborat mittels eines Stempelauftrags bzw. Stempeldrucks für ca. 1 Minute bei Raumtemperatur durchgeführt. Die Aktivierung erfolgt daher nur in den Bereichen, die entsprechend der Stempelform bedeckt wurden. Auch die anschließende Bekeimung kann dann über Stempeldruck während ca. 1 Minute bei Raumtemperatur erfolgen, so daß die dünne Nickelschicht nur entsprechend der Stempelform in gewünschter Weise gebildet wird, während die übrigen Flächen frei bleiben. Dies trifft auch für die nachfolgende Aufbaumetallisierung zu.

Ansprüche

- 1. Verfahren zur Anbringung von flächigen Außenelektroden (15, 16) auf einem piezokeramischen Vielschichtaktor (10), durch die die wechselseitig nach
 entgegengesetzten Außenseiten hin herausgeführten Innenelektroden (12) jeweils parallelgeschaltet werden, gekennzeichnet durch die Behandlung wenigstens der mit den
 Außenelektroden (15, 16) zu versehenden Außenflächen durch
 folgende Verfahrensschritte:
- a) Feinreinigen mit einem Neutralreinigungsmittel
- b) Beizen in einer verdünnten Säurelösung
- c) Aktivieren in einer verdünnten Lösung eines Aktivierungsmittels
- d) Bekeimen in einer verdünnten Lösung von Palladiumchlorid mit einem Zusatz an Halogenidionen oder eines anderen Halogenids eines Platingruppenmetalls mit Palladium oder einem anderen Platingruppenmetall,
- e) stromloses Abscheiden von Nickel und/oder Kupfer mittels eines Reduktionsmittels in einer entsprechenden Nickel- und/oder Kupfersalzlösung,
- f) galvanisches Abscheiden von Zinn oder einer Zinnlegierung in einer entsprechenden Lösung,
- g) Trocknen und/oder Temperieren
- h) flächiges Andrücken der vorbeloteten flexiblen Außenelektroden (15, 16) und
- i) Anlöten der Außenelektroden (15, 16) unter Schutzgas.

- 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Feinreinigen mit einem einen pH-Wert von 6 8 aufweisenden Neutralreiniger bei einer Temperatur von vorzugsweise 40 60° C erfolgt.
- 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Beizen in einer verdünnten Lösung von Salpetersäure mit Säurezusätzen erfolgt.
- 4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Beizen mit Ultraschall-unterstützung, insbesondere mit einer Frequenz über 40 kHz und bei einer Temperatur von 20 30°C erfolgt.
- Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Aktivieren in einer verdünnten Lösung von Zinn(II) tetrafluoroborat $(Sn(BF_4)_2)$ oder Zinnchlorid $(SnCl_2)$ erfolgt.
- 6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Aktivieren bei schwach saurem pH-Wert und/oder einer Temperatur von 30 40°C erfolgt.
- 7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Bekeimen in einer verdünnten Lösung von Palladiumchlorid mit einem Zusatz an Halogenidionen bei einem pH-Wert von 3 4 erfolgt, insbesondere bei einer Temperatur von 20 30°C.
- 8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß beim stromlosen Abscheiden Nickel aus einer Nickelsalz-Lösung (z.B. NiSO₄) mit Phosphinaten (z.B. NaH₂PO₂) als Reduktionsmittel abgeschieden wird.

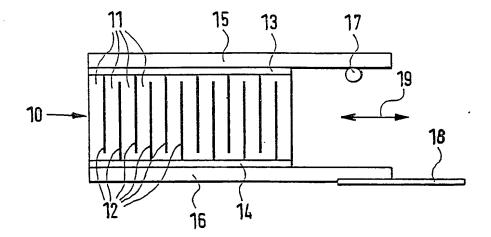
- 9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß das Abscheiden bei einem pH-Wert von 8 9 und/oder bei einer Temperatur von 70 95° C erfolgt.
- 10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß beim stromlosen Abscheiden Nickel und Kupfer aus einer Nickelsalz-Lösung (z.B. NiSO₄) und einer Kupfersalz-Lösung (z.B. CuSO₄) mit Phosphinaten (z.B. NaH₂PO₂), als Reduktionsmittel und einer Hydroxycarbon-säure als Komplexbildner abgeschieden wird.
- 11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß beim stromlosen Abscheiden Kupfer aus einer Kupfersalz-Lösung (z.B. CuSO₄) mit Formaldehyd (CH₂O) als Reduktionsmittel und einer Polyaminopolycarbonsäure als Komplexbildner abgeschieden wird.
- 12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, daß das Abscheiden bei einem pH-Wert von 9 10 und/oder einer Temperatur von über 60°C erfolgt.
- 13. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß das Abscheiden während einer Zeitspanne von 10 20 Minuten durchgeführt wird.
- 14. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß beim galvanischen Abscheiden von Zinn oder Zinn-Legierungen organische Zusätze, insbesondere Polyaminopolycarbonsäure, als Komplexbildner eingesetzt werden.
- 15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß das Abscheiden bei einem schwach sauren pH-Wert und/oder einer Temperatur von 20 40° C erfolgt.
- 16. Verfahren nach Anspruch 14 oder 15, dadurch gekenn-

zeichnet, daß das Abscheiden bei einem Strom von 1 - 2 A/dm² während 5 - 30 Minuten durchgeführt wird.

- 17. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Trocknen im ölfreien Stickstoff-Gasstrom erfolgt.
- 18. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Temperieren in einem Umluftofen bei 100 200° C während 30 60 Minuten erfolgt.
- 19. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß vor dem Andrücken der Außenelektroden (15, 16) ein anschließendes Abwaschen nicht
 erforderndes Flußmittel (No-clean-Flußmittel) auf die
 entsprechenden Außenflächen des Vielschichtaktors (10)
 aufgetragen wird, insbesondere eine 2%ige Adipinsäure in
 Ethanol.
- 20. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Außenelektroden (15, 16) zum Anlöten flächig mit einem Druck von 1 5 N/mm² auf die Aufbaumetallisierung aufgepreßt werden.
- 21. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Anlöten der Außenelektroden (13, 14) in einem Durchlaufofen bei einer Temperatur von 250 400° C erfolgt, insbesondere bei einem Vorschub von 300 600 mm/min.
- 22. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 20, dadurch gekennzeichnet, daß das Anlöten der Außenelektroden (13, 14) in einer Dampfphasenlötanlage bei einer Temperatur von 250 290°C durchgeführt wird.

- 23. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Aktivieren und/oder Bekeimen an den gewünschten Flächen mittels Stempelauftrag erfolgt.
- 24. Verfahren nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, daß das Aktivieren und/oder Bekeimen durch Stempeldruck während einer Zeitspanne von jeweils 0,5 2 Minuten erfolgt, insbesondere bei Raumtemperatur.

1/1



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

al Application No PCT/DE 00/03135

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 H01L41/047 H01L //C23C18/18 H01L41/22 H01L41/083 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC **B. FIELDS SEARCHED** Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) H01L C23C IPC 7 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, WPI Data, PAJ C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Relevant to claim No. Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Category ° 1,3-10, DE 34 02 494 A (SIEMENS AG) Α 25 July 1985 (1985-07-25) 12,13 page 5, line 14 -page 13, line 10 1 PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Α vol. 1995, no. 09, 31 October 1995 (1995-10-31) & JP 07 162049 A (BROTHER IND LTD), 23 June 1995 (1995-06-23) abstract -& JP 07 162049 A (BROTHER IND LTD) 23 June 1995 (1995-06-23) paragraph '0018! - paragraph '0020!; figures -/--Patent family members are listed in annex. Further documents are listed in the continuation of box C. X Special categories of cited documents: *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance invention "E" earlier document but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to filing date *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such docu- O document referring to an oral disclosure, use, exhibition or ments, such combination being obvious to a person skilled in the art. document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family Date of mailing of the international search report Date of the actual completion of the international search 2 March 2001 09/03/2001 Name and mailing address of the ISA Authorized officer European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Köpf, C

Fax: (+31-70) 340-3016

		PCI/DE 00	,
C.(Continua	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages		Relevant to claim No.
Α .	DE 197 15 488 C (SIEMENS AG) 25 June 1998 (1998-06-25) column 2, line 16 -column 4, line 33; figures 1,2		1
A	DE 196 48 545 A (CERAMTEC AG) 28 May 1998 (1998-05-28) cited in the application the whole document		1
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1997, no. 09, 30 September 1997 (1997-09-30) & JP 09 135045 A (TEIKA CORP), 20 May 1997 (1997-05-20) abstract		1
			,

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inform on patent family members

Intel al Application No
PCT/DE 00/03135

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE 3402494	Α	25-07-1985	EP 0150363 A JP 60164376 A	07-08-1985 27-08-1985
JP 07162049	Α	23-06-1995	NONE	
DE 19715488	С	25-06-1998	WO 9847187 A EP 0976165 A	22-10-1998 02-02-2000
DE 19648545	A	28-05-1998	EP 0844678 A JP 10229227 A	27-05-1998 25-08-1998
JP 09135045	Α	20-05-1997	NONE	

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 H01L41/047 H01L41/083 //C23C18/18 H01L41/22 Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) H01L C23C IPK 7 Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal, WPI Data, PAJ C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Betr. Anspruch Nr. Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erfordertich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Kategorie^o 1,3-10, Α DE 34 02 494 A (SIEMENS AG) 25. Juli 1985 (1985-07-25) 12,13 Seite 5, Zeile 14 -Seite 13, Zeile 10 PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 1 Α vol. 1995, no. 09. 31. Oktober 1995 (1995-10-31) & JP 07 162049 A (BROTHER IND LTD). 23. Juni 1995 (1995-06-23) Zusammenfassung -& JP 07 162049 A (BROTHER IND LTD) 23. Juni 1995 (1995-06-23) Absatz '0018! - Absatz '0020!; Abbildungen -/--Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu Siehe Anhang Patentfamilie *T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "E" ätteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden Anmeldedatum veröffentlicht worden ist *L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) O* Veröffentlichung, die sich auf eine m\u00fcndliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Ma\u00dfnahmen bezieht
 P* Ver\u00f6fentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Priorit\u00e4tsdatum ver\u00f6fentlicht worden ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist Absendedatum des internationalen Recherchenberichts Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 09/03/2001 2. März 2001 Bevollmächtigter Bediensteter Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Köpf, C

Fax: (+31-70) 340-3016

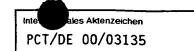
INTERNATIONALE

ronales Aktenzeichen PCT/DE 00/03135

		DE 00/03135
C.(Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	DE 197 15 488 C (SIEMENS AG) 25. Juni 1998 (1998-06-25) Spalte 2, Zeile 16 -Spalte 4, Zeile 33; Abbildungen 1,2	1
A	DE 196 48 545 A (CERAMTEC AG) 28. Mai 1998 (1998-05-28) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument	1
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1997, no. 09, 30. September 1997 (1997-09-30) & JP 09 135045 A (TEIKA CORP), 20. Mai 1997 (1997-05-20) Zusammenfassung	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zuwelben Patentfamilie gehören



Im Recherchenbericht ngeführtes Patentdokument		Datum d r Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 3402494	Α	25-07-1985	EP 0150363 A JP 60164376 A	07-08-1985 27-08-1985
JP 07162049	Α	23-06-1995	KEINE	
DE 19715488	С	25-06-1998	WO 9847187 A EP 0976165 A	22-10-1998 02-02-2000
DE 19648545	Α	28-05-1998	EP 0844678 A JP 10229227 A	27-05-1998 25-08-1998
JP 09135045	A	20-05-1997	KEINE	